

Kolloquium Mikrosystem- technik / Sensorik

Dienstag, 11.11.2025
17:30 Uhr

Old and New devices with 2D materials
Prof. Dr. Georg Düsberg
Professur für Sensortechnologien, Universität der Bundeswehr München

Dienstag, 18.11.2025
17:30 Uhr

MEMS-IR-Emitter
Prof. Dr. Thomas Ortlepp
Geschäftsführer, CIS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH, Erfurt

Dienstag, 09.12.2025
17:30 Uhr

Printed circuit boards & semiconductor technology – So different and yet similar
Dr.-Ing. Michael Bauhuber
Produktionstechnologie Leiterplatte -Naßchemie, Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, Werk Teisnach

Donnerstag,
11.12.25
ca. 9.00-17.00 Uhr

Company Excursion to Chips4Light GmbH
Registration and further information:
by 31.10.2025 (limited number of participants!)
Sign up here: —————>



Dienstag, 16.12.2025
17:30 Uhr

Nanoimprint Lithography: From Micro to Nano
Patrick Schuster
Senior Process Technology Engineer, SmartNIL® R&D Department
EV Group E. Thallner, GmbH, St. Florian a. Inn, Österreich

*Die Veranstaltungen finden jeweils um **17.30 Uhr** im **Laborgebäude Mikrosystemtechnik der Fakultät Angewandte Natur- und Kulturwissenschaften, Seybothstraße 2, Raum T003** statt.*